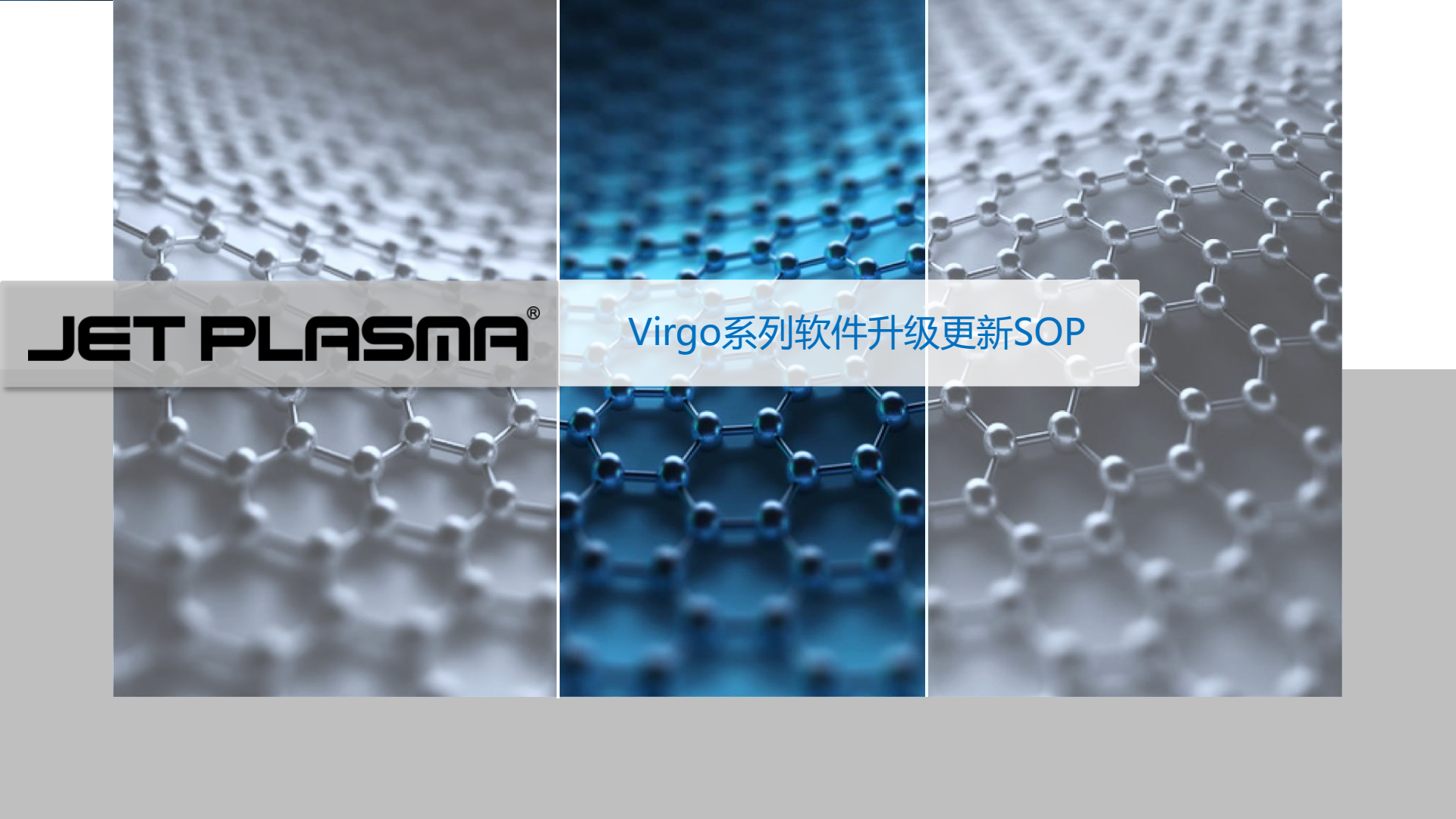
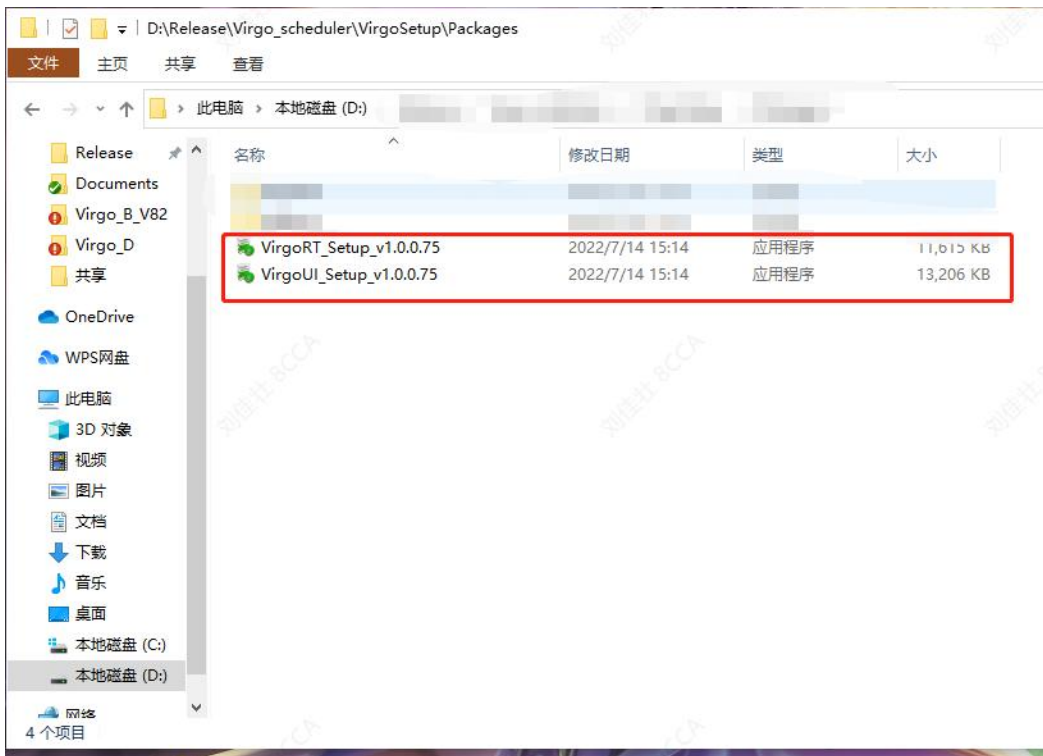
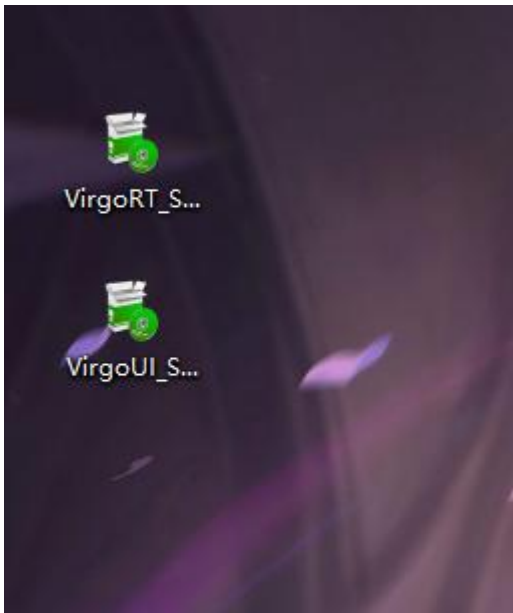




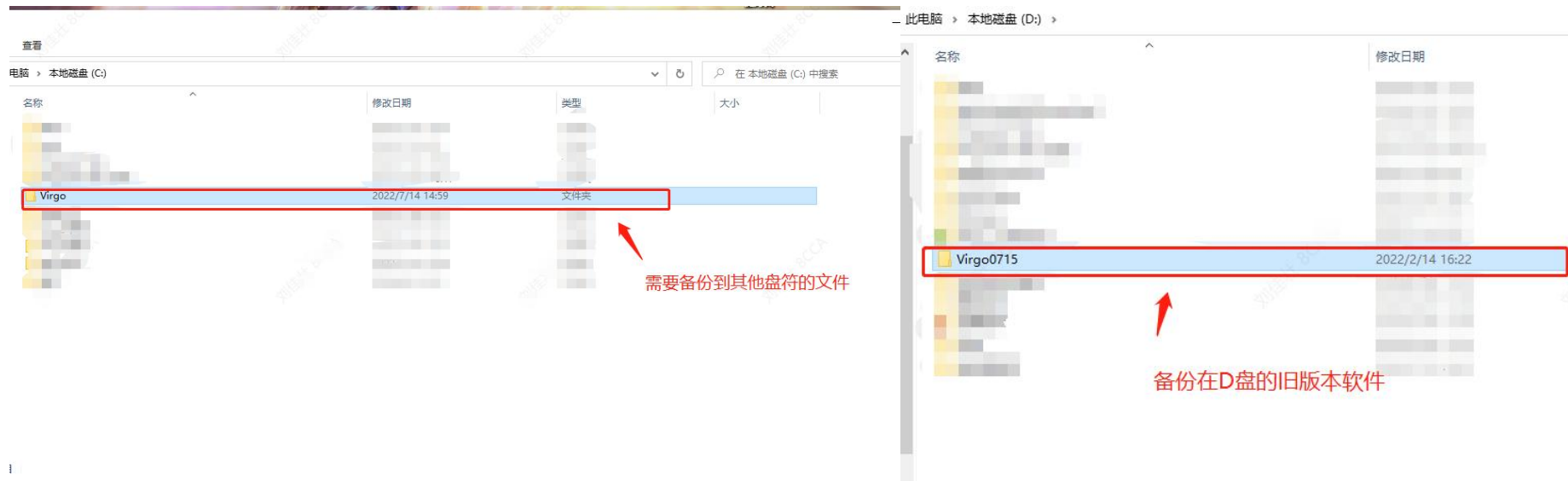
JET PLASMA[®]

Virgo系列软件升级更新SOP

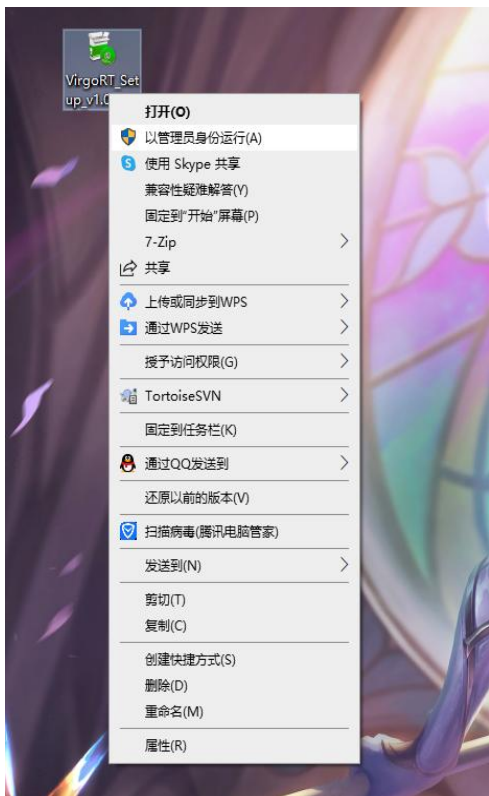
第一步，请需要升级的安装包拷贝到Virgo设备的电脑上，可以直接复制到桌面或其他盘符中，并退掉已经开启或运行的VirgoUI和VirgoRT软件



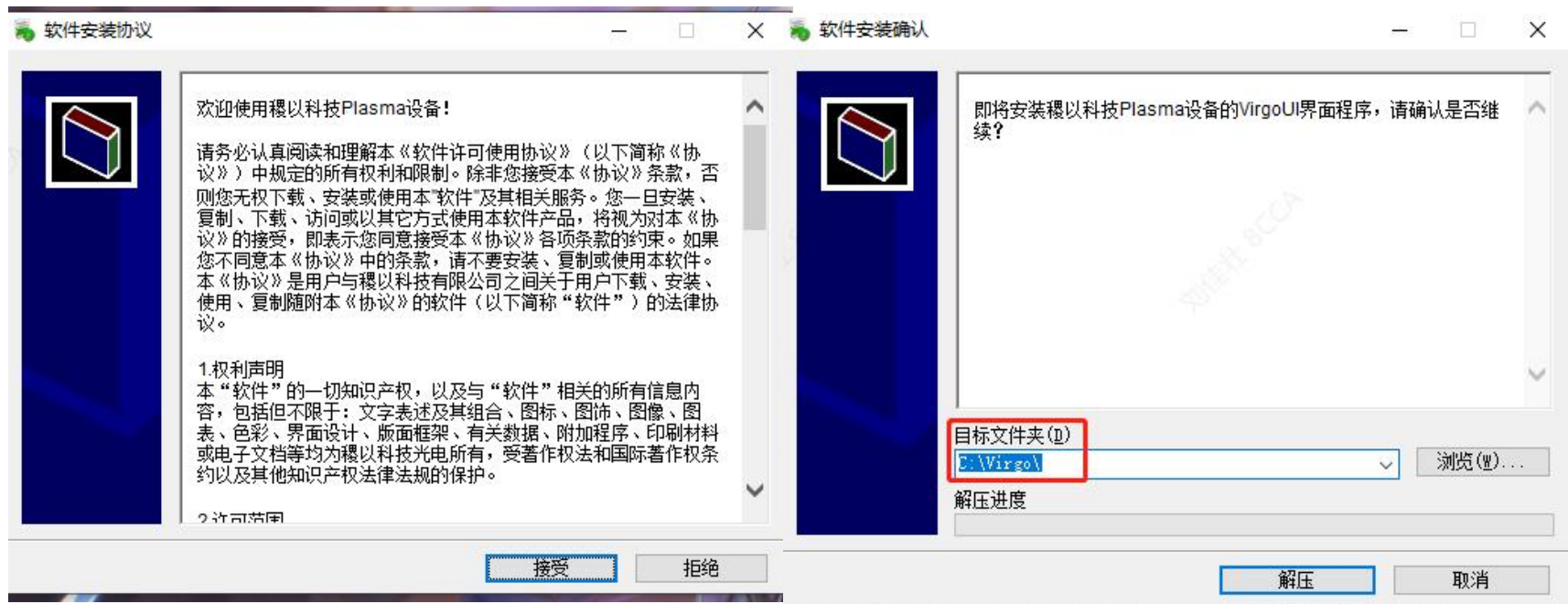
第二步：将C盘路径下的Virgo软件夹备份到其他磁盘，并将备份后的Virgo文件夹重命名（为了保留原来可用的文件，即使设备升级失败，也可还原回旧版本软件继续使用）如下图所示



第三步：单击右键软件安装包，选择以管理员身份运行，以升级软件（VirgoRT和VirgoUI同理，都需要选择以管理员身份运行）如下图：



第四步，点击接受，接受后点击解压，目标文件夹路径无需更改，点击解压后无保留弹框即升级成功，如保留弹框和红色字体内容，即升级失败（软件未完全退出）



第五步：软件升级成功，双击RT和UI桌面快捷方式，打开软件，观察升级后版本，测试其功能（需要点击初始化操作）



Virgo

System: Autolite | EFEM: Idle | Host: Disabled | 版本号: 1.0.0.71 | 11:08:45

Log: 10:28:06.918 Scheduler Task done:EfemRobot, Map, | Reset | Buzzer Off

Alarm: | User: admin | Role: Manager | Logout

腔体A		腔体B	
状态	Idle	状态	Idle
工艺名称		工艺名称	
工艺步数	0	工艺步数	0
工艺步名		工艺步名	
运行时间	00:01:45	运行时间	00:01:45
压力 (mTorr)	10000	压力 (mTorr)	10000
温度 (°C)	150.0	温度 (°C)	150.0

LP1 Wafer Size: 4 | LP1 Status: Idle | LP2 Wafer Size: 4 | LP2 Status: Idle

Overview | EFEM | Sequence | Data Charting | FA

Operation | Configuration | DataLog | PMA | PMB

Wafer Status

- Idle / Unselected
- Idle / Job Selected
- In Process
- Process Complete
- Error

初始化

终止

全部暂停

晶圆返回

自动

手动

Wafer数量: 25 | 扫描

Wafer数量: 25 | 扫描

THANK

上海稷以科技有限公司

[WWW. JETPLASMA. COM](http://WWW.JETPLASMA.COM)